

平成30年度 清掃工場周辺における土壤中のダイオキシン類測定結果

令和元年7月現在

(1)千歳清掃工場

単位:pg-TEQ/g

測定場所	測定日	土壤中のダイオキシン類濃度
清掃工場敷地内	平成30年11月15日	9.2
世田谷区粕谷1		13
世田谷区千歳台1		0.11
世田谷区八幡山1		4.1
世田谷区上北沢2		0.018

(2)豊島清掃工場

測定場所	測定日	土壤中のダイオキシン類濃度
清掃工場敷地内	平成30年12月4日	3.2
豊島区千早2		2.2
豊島区目白1		7.0
豊島区北大塚1		1.9
豊島区池袋本町1		8.4

(注1) 土壤の環境基準 1,000pg-TEQ/g

(注2) pg(ピコグラム)とは、1兆分の1グラムを表す単位